

浸漬ホルダ Flexdip CYA112

浄水/廃水処理およびユーティリティアプリ ケーション用モジュール式ホルダ



利点:

- 計測場所ごとに最適なシステムを構築することができます。
- Memosensセンサに対応し、簡単に設置/交換することができます。
- 固定ケーブル付きのセンサをよじれないように設置することができます。
- 設置と保守が簡単です。
- 堅牢な設計：最大0.6 MPa (87 psi) のプロセス圧力に対応

仕様一覧

- プロセス温度 0~60 °C (32~140 °F)

詳細情報と現在の価格は以下をご覧ください:

www.jp.endress.com/CYA112

アプリケーション: Flexdip CYA112は、開放型水槽、水路、またはタンクにセンサを浸漬するためのモジュール式ホルダです。チェーン式、固定式、フロート式など、ほぼすべてのセンサ取付に対応し、クイックファスナによりMemosensまたは固定ケーブル付きセンサを迅速かつ安全に取付・取外しができます。優れた柔軟性を備え、低コストで測定点の設置を最適化できます。

機能と仕様

pH

測定原理

電位差測定

アプリケーション

水処理、廃水処理、プラント設計、開水路、水槽、開放タンク、変動水位

pH

取付

CYA112は開放型の水槽、水路、タンクで使用するセンサ用モジュール式ホルダシステムです

特性

シンプルな簡単設置
ユニバーサルかつフレキシブル

構造

ステンレスまたはPVC

材質

浸漬ホルダ、角度継手、溶接ネジ：ステンレス1.4404
センサアダプタ、クイックファスナ、多機能クランプリング：POM - GF
Oリング：EPDM

外形寸法

浸漬ホルダ口径：40 mm (1.57 inch)
長さ：600、1200、1800、2400 mm
(23.6、47.2、70.9、94.5 inch)

プロセス温度

0～60 °C (32～140 °F)

導電率

測定原理

電位差測定

アプリケーション

水処理、廃水処理、プラント設計、開水路、水槽、開放タンク、変動水位

取付

CYA112は開放型の水槽、水路、タンクで使用するセンサ用モジュール式ホルダシステムです

導電率**特性**

シンプルな簡単設置
ユニバーサルかつフレキシブル

構造

ステンレスまたはPVC

材質

浸漬ホルダ、角度継手、溶接ネジ：ステンレス1.4404
センサアダプタ、クイックファスナ、多機能クランプリング：POM
- GF
Oリング：EPDM

外形寸法

浸漬管の直径：40 mm (1.57 inch)
長さ：600、1200、1800 および 2400 mm
(23.6、47.2、70.9 および 94.5 inch)

プロセス温度

0～60 °C (32～140 °F)

濁度**測定原理**

1ビーム散乱光

アプリケーション

水処理、廃水処理、プラント設計、開水路、水槽、開放タンク、変動水位

取付

CYA112は開放型の水槽、水路、タンクで使用するセンサ用モジュール式ホルダシステムです

特性

シンプルな簡単設置
ユニバーサルかつフレキシブル

濁度

構造

ステンレスまたはPVC

材質

浸漬ホルダ、角度継手、溶接ネジ：ステンレス1.4404

センサアダプタ、クイックファスナ、多機能クランプリング：POM - GF

Oリング：EPDM

外形寸法

浸漬ホルダ口径：40 mm (1.57 inch)

長さ：600、1200、1800、2400 mm
(23.6、47.2、70.9、94.5 inch)

プロセス温度

0～60 °C (32～140 °F)

ORP

測定原理

ORPセンサ

アプリケーション

水処理、廃水処理、プラント設計、開水路、水槽、開放タンク、変動水位

取付

CYA112は開放型の水槽、水路、タンクで使用するセンサ用モジュール式ホルダシステムです

特性

シンプルな簡単設置

ユニバーサルかつフレキシブル

構造

ステンレスまたはPVC

ORP

材質

浸漬ホルダ、角度継手、溶接ネジ：ステンレス1.4404
センサアダプタ、クイックファスナ、多機能クランプリング：POM
- GF
Oリング：EPDM

外形寸法

浸漬ホルダ口径：40 mm (1.57 inch)
長さ：600、1200、1800、2400 mm
(23.6、47.2、70.9、94.5 inch)

プロセス温度

0～60℃ (32～140°F)

殺菌

測定原理

全塩素

アプリケーション

水処理、廃水処理、プラント設計、開水路、水槽、開放タンク、変動水位

特性

シンプルな簡単設置
ユニバーサルかつフレキシブル

構造

ステンレスまたはPVC

材質

浸漬ホルダ、角度継手、溶接ネジ：ステンレス1.4404
センサアダプタ、クイックファスナ、多機能クランプリング：POM
- GF
Oリング：EPDM

殺菌	外形寸法 浸漬ホルダ口径：40 mm (1.57 inch) 長さ：600、1200、1800、2400 mm (23.6、47.2、70.9、94.5 inch)
	プロセス温度 0～60 °C (32～140 °F)
アナライザー	測定原理 UVフォトメータ
	特性 シンプルな簡単設置 ユニバーサルかつフレキシブル
	構造 ステンレスまたはPVC
	プロセス温度 0～60 °C (32～140 °F)
	アプリケーション 水処理、廃水処理、プラント設計、開水路、水槽、開放タンク、変動水位
DO	測定原理 隔膜式溶存酸素測定
	アプリケーション 水処理、廃水処理、プラント設計、開水路、水槽、開放タンク、変動水位
	取付 CYA112は開放型的水槽、水路、タンクで使用するセンサ用モジュール式ホルダシステムです

DO

特性

シンプルな簡単設置
ユニバーサルかつフレキシブル

構造

ステンレスまたはPVC

材質

浸漬ホルダ、角度継手、溶接ネジ：ステンレス1.4404
センサアダプタ、クイックファスナ、多機能クランプリング：POM
- GF
Oリング：EPDM

外形寸法

浸漬ホルダ口径：40 mm (1.57 inch)
長さ：600、1200、1800、2400 mm
(23.6、47.2、70.9、94.5 inch)

プロセス温度

0～60 °C (32～140 °F)

詳細情報 www.jp.endress.com/CYA112